

# 卓上研磨機 LPM-15

Kemet



本機は、セミオート機能を有しダイヤモンドスラリーを使用した加工からCMPスラリーを使用(一部制限あり)した加工まで、幅広く対応した卓上型研磨装置になります。

諸元	
定盤径	15インチ(φ380mm)
定盤回転数	0~90RPM
加工時間設定	59秒~99分
最大加工物径	Φ150mm ※1
定盤回転可変機構	インバータ
メインモーター	0.5HP
装置重量	約100kg
装置寸法(mm)	D700xW950xH770
電源	単相 220V

※1 修正リング内で加工しない場合。

修正リング内での加工時はφ138mmまでが推奨です。

## オプション:

ダイヤモンドスラリー、オートスタラー、水冷式定盤冷却機構+チラーユニット、セラミック修正リング、ダイヤモンド電着リング、強制駆動装置、各種ケメットプレート etc

ケメット・ジャパン株式会社

〒261-7121 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト21階

tel : 043-213-9911 info : [www.kemet.co.jp](http://www.kemet.co.jp)